(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特: 第平11-77733

(43)公開日 平成11年(1999)3月23日

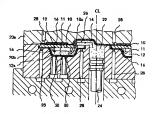
8 2 9 C 45/02 33/88 33/88 33/88 45/14 45/14 45/14 HO 1 L 21/58 HO 1 L 21/58 T 第五章章 未輸収 計算項の数6 O L (全 7 頁) (21)出願壽号 特額平9-235699 (71)出願人 000144821 アピックヤマグ株式会社								
33/68 45/14 45	(51) Int.Cl.*	識別記号	FI					
45/14 45/14 H 0 1 L 21/56 T T	B 2 9 C 45	02	B 2 9 C 45,	B 2 9 C 45/02				
H 0 1 L 21/56 T 第2 9 L 31:34 審査論求 未請求 請求項の数6 O L (全 7 頁) (21)出職番号 特徴平9-255699 (71)出職人 00014821 アピックヤマグ株式会社 長野県塩料都戸倉町大字上機関90番地 (72)発明者 任本水 光治 長野県塩料都戸倉町大字上機関90番地 アピックヤマグ株式会社内 (72)発明者 召島 文夫 長野県塩料郡戸舎町大字上機関90番地 アピックヤマグ株式会社内 (72)発明者 召島 文夫 日野県塩料郡戸舎町大字上機関90番地 アピックヤマグ株式会社内 (72)発明者 日島 文夫 日野県塩料郡戸舎町大字上機関90番地 アピックヤマグ株式会社内	33,	68	33,	/68				
829L 31:34 審査請求 未請求 耐求項の数6 OL (全 7 頁) (21)出顧者号 特額平9-235669 (71)出版人 00014482! アピックヤマグ株式会社 長坂県海科部戸倉司大下上徳間50番地 (72)発明者 佐々木 光治 長坂県海科部戸倉司大下上徳間50番地 アピックヤマグ株式会社内 (72)発明者 石島 文夫 長野県海科部戸倉司大下上徳間50番地 アピックヤマグ株式会社内 (72)発明者 百島 文夫 長野県海科部戸倉司大下上徳間50番地 アピックヤマグ株式会社内	45,	14	45,	/14				
審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 7 頁) (21)出顧番号 特額平9-235669	H01L 21	56	HO1L 21/56 T					
(21)出職番号 特職平9-735699 (71)出職人 000144821 アピックヤマグ株式会社 長野県塩料都戸倉南大字上徳間90番地 (72)発明者 佐々木 光治 長野県塩料都戸市南大字上徳間90番地 ア ピックヤマグ株式会社内 (72)発明者 召島 文夫 長野県塩料駅戸南町大字上徳間90番地 ア ピックヤマグ株式会社内 (72)発明者 召島 文夫	# B 2 9 L 31:3	34						
7ピックヤマダ株式会社 長野県海洋都戸倉町大子上徳間90番地 (72)発明者 佐々木 光治 長野県海洋都戸倉町大子上徳間90番地 ピックヤマダ株式会社内 (72)発明者 石島 文夫 上野県海洋都戸倉町大子上徳間90番地 ア ビックヤマダ株式会社内 ビックヤマダ株式会社内			審査請求	未請求	請求項の数6	OL	(全 1	7 頁)
(22) 川瀬日 平成9年(1997) 9月1日 長野県塩料都戸倉町大字上徳間90番地 (72) 発明者 佐々木 光治 長野県地料郡戸倉町大字上徳間90番地 ア ビックヤマダ株式会社内 (72) 発明者 召島 文夫 長野県地科郡戸倉町大字上徳間90番地 ア ビックヤマダ株式会社内	(21)出顧番号	特顧平9-235669	(71)出職人	0001448	21			
(72)発明者 佐々木 光治 長河城境科部戸倉町大字上徳即30番地 ア ビックヤマが株立会社内 (72)発明者 百島 文夫 長野県城科部戸倉町大字上徳即30番地 ア ビックヤマが株立会社内				アピック	フヤマダ株式会	社		
長野県地科都戸倉町大字上徳町90番地 ア ビックヤマダ株式会社内 (72)発明者 百島 文夫 長野県地科都戸倉町大字上徳町90番地 ア ビックヤマダ株式会社内	(22) 出版日	平成9年(1997)9月1日		長野県埴科郡戸倉町大字上徳間90番地				
ピックヤマダ株式会社内 (72)発明者 宮島 文夫 長野県地科駅戸舎町大字上徳間90番地 ア ピックヤマダ株式会社内			(72)発明者	佐々木	光袖			
(72)発明者 宮島 文夫 長野県地科郡戸倉町大字上徳間90番地 ア ビックヤマダ株式会社内				長野県均	4科郡戸倉町大	字上德門	問90番地	t 7
長野県権科郡戸舎町大字上徳間50番地 ア ピックヤマダ株式会社内				ピックヤ	アマダ株式会社	内		
ピックヤマダ株式会社内			(72)発明者	宫島 文	大夫			
				長野県均	4科都戸倉町大	字上徳門	明90番 地	e 7
(74)代理人 弁理士 錦貫 隆夫 (外1名)				ピックト	マダ株式会社	Ħ		
			(74)代理人	弁理士	綿貫 隆夫	ON 1.4	%)	

(54) 【発明の名称】 樹脂モールド方法及び樹脂モールド装置

(57)【要約】

【課題】 回路基板の半導体チップ搭載面に形成される 配線パターンを傷めることなく、確実に樹脂モールドで きるようにする。

【解決手段】 金型の樹脂成形部をリリースフィルム 1 6 で被覆し、リリースフィルムを介して一方の面に半導 体チップ11 を搭載とた回路を取り 0をクラシアし、ボ ット 2 2 からキャビティ12 の樹脂 1 4 を圧込し、キャ ビティに樹脂を充填して前記回路基板の一方の面を樹脂 モルドドする機断セルド方法において、基準上に被著 形成される樹脂成形部の被蓄範囲内に基板を厚乏方向に 貫通したゲートホール10 a が設けられた回路基板10 を被成形品とし、前記ボット 2 2 に一端が接続し前記回 路基板10 の他方の面上を通過して前記ゲートホール1 0 a に他郷が接続する樹脂路 2 6 を介して前記キャビディ12 に樹脂を充填することにより樹脂モールドする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 金型の樹脂を形部をリリースフィルムで 破階し、リリースフィルムを介して一方の面に半導体チ ップを搭載した回路基板をクランプし、ボットからキャ ビティへ樹脂を圧送し、キャビティに樹脂を光薄して前 記回路基板の一方の面を樹脂モールドする樹脂モールド 方法において、

基板上に被着形成される樹脂成形部の被着範囲内に基板 を厚さ方向に貫通したゲートホールが設けられた回路基 板を被成形品とし、

前記ポットに一端が接続し前記回路基板の他方の面上を 通通して前記ゲートホールに他場が接続する樹脂路を介 して前記キャビティに樹脂を充填することにより樹脂モ ールドすることを特徴とする樹脂モールド方法。

【請求項2】 前記リリースフィルムとして前記ボット および前記樹脂成形部を含む下型のパーティング面を一 達に被覆する幅広のフィルムを使用することを特徴とす る請求項1記載の樹脂モールド方法。

【請求項3】 前記ポットの下部側から前記りリースフィルムをエア吸引し、ポット内に前記リリースフィルム を袋状に引き込んで凹部を形成し、該凹部にモールド用 の樹脂を供給して樹脂モールドすることを特徴とする請 求項2計2数の樹脂モールド方法。

【請求項4】 前記ボットに供給するモールド用の樹脂 として、スティック状に成形された樹脂をラッピングフ ルルムにより細胞状と下半形に密封したラッピング型 脂を使用し、前記ラッピングフィルムの関縁を前記ボットから施辺回路基板の他力の面上で前記プートホールに 至るまでの範囲にわたって延出させて樹脂モールドする ことを特徴とする様な項1 直接の樹脂モールド方法。

【韓東項5】 金型の樹脂販売絡をリリースフィルムで 被覆し、リリースフィルムを介して一方の面に半導体チ ップを搭載した回路基板をクランプし、ボットからキャ ビティへ樹脂を圧退し、キャビティに樹脂を充填して前 記回路基板の半導体チップが搭載された一方の面を樹脂 モールドする樹脂モールド栄養において、

前記金型のパーティング面に前記リリースフィルムを供給するリリースフィルムの供給機構を設け、

前記金型の被応形品のセット位置に、基板上に被着形成 される樹脂成形態の被着範囲内に基板を厚さ方向に貫通 レたゲートホールが毀けられた回路基板を供給するとと もに、前記ポットにモールド用の樹脂を供給するインロ ーダと、前記を型から成形品を搬出するアンローダを設 け

前記金型に、前記回路基板をクランプした際に、前記ボ ットに一端が接続し、前記回路基板の他方の面上を通過 して前記ゲートホールに他端が接続する樹脂路を設けた ことを特徴とする樹脂モールド装置。

【請求項6】 前記金型のキャビティの内底面に、金型 のパーティング面に吸着支持されたリリースフィルムを キャビティの内壁面から一部分離間させたドーム状等に エア吸引するキャビティ吸引孔を開口させて設けたこと を特徴とする請求項5記載の樹脂モールド装置。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はBGA基板等の回路 基板を被成形品として片面樹脂モールドする樹脂モール ド方法及び樹脂モールド装置に関する。

[0002]

(従来の技術) 朝鮮モールト金型の朝間成形面をリリー スフィルムより被覆して朝鮮モールドする方法は、樹脂を全型の朝間変形面に接触をせることなく朝鮮モールドできるようにする方法であり、これによって成形品を等別に観空を、北ジュクタといき不要として全型の構造を商業化することができ、製品に最適なモールド樹脂材料を使用することを可能にする等の利点を有している。

【0003】図7はリリースフィルムを用いる樹脂モールド方法によって半導体チップが搭載された回席基板の 片面を樹脂モールドする従来方法を示す、同図で中心様 でした大学部に四路基板10を上型と下型とでクランプ した状態、中心様CLの古半部にキャビティ12に樹脂 14を充填した状態を示す。16はリリースフィルムで ある。この従来例では下型にキャビティ12を設け、 の機能が10の樹脂針止面を下向きとし、下型に設けられたキャビティ12の内壁面をリースフィルム16で被 押するようにしている。

【0004】18はリリースフィルム16をエア吸引し てキャビティ12の内壁面に沿って吸着するためのキャ ピティ吸着孔である。19はリリースフィルム16をキ ャビティ凹部の周縁のパーティング面でエア吸引して支 持するエア吸着孔である。下型の金型面上に搬入された リリースフィルム16は、まずエア吸着孔19からエア 吸引されて金型のパーティング面に支持され、次いでキ ャビティ吸着孔18からエア吸引されてキャビティの内 壁面にならって吸着支持される。リリースフィルム16 は十分に柔軟性を有しているから、エアによる吸引で簡 単にキャビティの内面形状にならって吸着支持される。 【0005】次に、回路基板10を下型にセットし、上 型と下型とで回路基板10をクランプし、プランジャ2 4でポット22から樹脂14を押し出してキャビティ1 2に充填する。図7の中心線CLの右半部に示すよう に、樹脂14はポット22とキャビティ12とを連絡す る樹脂路26を介してキャビティ12に充填される。 [0006]

【発明が解決しようとする課題】回路基板10を被成形 品としてリリースフィルム16を用いて樹脂モールドす る場合、従来の樹脂モールド方法では、図7に示すよう にボット22からキャビティ12に延設される樹脂路2 6は回路基板10の半導体チップ搭載面上を選遇してキ ャビティ12に連絡する。四路基板10の半導体チャブ 搭載面には配線パターン等が高密度に形成されているか ら従来のように回路基板10の半導体チャブ搭載面上に 樹脂路26を配置することは配線パターンを傷めたり、 回路基板の表面に樹脂ばりが生じるといった問題点があった。

【0007】 本発明は、このような回路基板を被庇形品 として片面樹脂モールドする製品を樹脂モールドする際 に、回路基板に設けられた配線グーンを傷からすることなく確実に樹脂モールドすることができる樹脂モー ルド方法及び樹脂モールド美電を提供することを目的と する。

[8000]

「課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達 成するために次の構成を備える。すなわち、金型の樹脂 成形部をリリースフィルムで被覆し、リリースフィルム を介して一方の面に半導体チップを搭載した回路基板を クランプし、ポットからキャピティへ樹脂を圧送し、キ ャビティに樹脂を充填して前記回路基板の一方の面を樹 脂モールドする樹脂モールド方法において、基板上に被 着形成される樹脂成形部の被着範囲内に基板を厚さ方向 に貫涌したゲートホールが設けられた回路基板を被成形 品とし、前記ボットに一端が接続し前記回路基板の他方 の面上を通過して前記ゲートホールに他端が接続する樹 脂路を介して前記キャビティに樹脂を充填することによ り樹脂モールドすることを特徴とする。また、前記リリ ースフィルムとして前記ボットおよび前記樹脂成形部を 含む下型のパーティング面を一連に被覆する幅広のフィ ルムを使用することを特徴とする。また、前記ポットの 下部側から前記リリースフィルムをエア吸引し、ポット 内に前記リリースフィルムを袋状に引き込んで凹部を形 成し、該凹部にモールド用の樹脂を供給して樹脂モール ドすることを特徴とする。また、前記ポットに供給する モールド用の樹脂として、スティック状に成形された樹 脂をラッピングフィルムにより端面形状を丁字形に密封 したラッピング樹脂を使用し、前記ラッピングフィルム の側縁を前記ボットから前記回路基板の他方の面上で前 記ゲートホールに至るまでの範囲にわたって延出させて 樹脂モールドすることを特徴とする。

【0009】また、金型の樹脂成形部をリリースフィル 立て被覆し、リリースフィルムを介して一方の面に半導 体チップを搭載した回路基版をクランプし、ボットから キャビティへ樹脂を圧退し、キャビティに樹脂を充填し 可能回路基版の半導体チップが搭載された一方の面を 樹脂モールドする樹脂モールド装置において、前記金型 のパーティング面に前記リリースフィルムを供給するリ リースフィルムの供給機構を設け、前記金型のがセット位置に、基板上に被着形成される樹脂成形部の 校者範囲内に基板を厚さ方向に貫通したゲートホールが 接着範囲内に基板を厚さ方向に貫通したゲートホールが 接着が出たが同様を モールド用の樹脂を供給するインローグと、前記を型から成形品を搬出するアンローダを設け、前記の整板とクランプした際に、前記ホットに一場が接続し、前記回路基板をプレースを通過して前記ゲートホールに他場が接接する機関路を設けたことを特徴とする。また、前記を型のキャビディの内側に、金型のパーティング面に収着支持されたリリースフィルんをキャビディの内壁面から一部分離同させたドーム状等にエア吸引するキャビディ吸引張に開口させて設けたことを特徴とする。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明についての好適な実施形態について流行図面と共に詳細に説明する。図1は本発明に係る樹脂モールド装置の第1の実施形態の構成を示す前面図である。同図で中心線でしの左半部はキャビティに樹脂を充填する前の状態である。本実形を形態においても健果例を同様にリリースフィルム16で上型20aと下型20bの樹脂成形部を含むパーティング面を被覆し、リリースフィルム16を介して破成形品の回路基板し、リリースフィルム16を介して破成形品の回路基板し、リリースフィルム16を介して破成形品の回路基板

【0011】本実施形態の樹脂モールド装置で特徴的な 構成は、差板を彫さ方向に裏面するヴーホール10a 裏面側からゲートホール10a 裏面側からゲートホール10aを通過してキャビティ1 2内に樹脂14を充填することにある。本実施形態では 下型20bにキャビティ凹部12aを設けるから、半導 体チップ12を搭載した面を下向きにして回路を拠10 を下型20bにセットし、上型20aにゲートホール1 0aからキャビディ12に樹脂14を売填するための樹 脂終26を勢均6

【0012】樹脂路26はボット22とキャビティ12とを連絡するものであるから、一端原でボット22に接続するものであるから、一端のアボット22に接続する。図2に下型20日での回路基板10、ゲートホール10。ボット22、樹脂路26等の可面配置を下ルのように樹脂路26はボット22から回路基板10上を通過してゲートホール10 aが程度される位置するで延慢される。ゲートホール10 aが最近される位置する。ゲートホール10 aが程度される位置する。

【0013】もちろん、ゲートホール10 a を配置する 場合は、キャビディ12に返過させるととした。半年 チップ11の搭載位置やワイポンティングによるボン ディング部と干部しない位置に設定しなければならな い、実際には、図2に示すようにボット22に最も近接 したキャビティ12のコーナー部近常に配置する。樹脂 モールドの際に樹脂路26は四路基板100裏面にヴ ートホール10 a に達するまで適適するから、回路基板 10で樹脂路26が通過する部位についてはランド等の配線を形成しないようデザインし、樹脂モールド時に樹脂14が付着しても問題ないようにする。

【0014】上型20aおよび下型20bの金型面を被 覆するリリースフィルム16は、上型20aについては ボット22の両側に配置されている回路基板10をとも に被覆する幅広の1枚のフィルムを使用し、下型20b ではポット22の両側の回路基板10を各々被覆する2 枚のフィルムを使用する。リリースフィルム16を上型 20aおよび下型20bのパーティング面に吸着支持す る方法は従来例と同様で、上型20aと下型20bの各 々にパーティング面で開口するエア吸着孔28を設け、 エア吸着孔28をエア吸引機構に連絡することによる。 【0015】キャビティ12の内壁面にリリースフィル ム16を吸着支持する方法はキャビティ凹部12aの内 底面で開口するキャビティ吸引孔30を設け、キャビテ ィ吸引孔30にエア吸引機構を連通させてキャビティ吸 引孔30からエア吸引することによる。本実施形態では 図2に示すように、キャビティ12でゲートホール10 aを設けた対角線上でゲートホール10aに対向するコ ーナー部に近接する部位と対角線のほぼ中央部に各々キ ャビティ吸引孔30を配置した。

【0016】このようにキャビティ吸引孔30を対角線 上でゲートホール10 aから離れる方向に偏位させて配置したのは、キャビティ吸引孔30からエア吸引してリ リースフィルム16をキャビディ12の内壁面に沿って 吸着する際に、ゲートホール10 aを配置した順でリリ ースフィルム16がキャビディ12の内壁から若干離間 されるようにするためである。図3にキャビディ吸引孔 30からリリースフィルム16をエア吸引した状態をデ キャビディ吸引孔30にロッド32を挿通してキャ ビディ凹部12 aの内底面でキャビディ吸引孔30がス リット状に閉口するようにしているのはキャビディ吸引 130による吸着効果をたかめるためである。

【0017】図3に示すように、ゲートホール10 aを配置した側でリリースフィルム16をキャピティ12の内壁から浮かすようにすると、ゲートホール10 aからキャビティ12に樹脂14が流入する際に、キャビティ12内なエアが樹脂14代地巻5込まれることを助止し、樹脂の光葉が完了した時点で樹脂14内にボイドが発生することを助止できるという効果がある。

【0018】本集練形態の樹脂モールド装置を用いて樹脂モールドする際は、まず、型開きした状態で、上型2 0aと下型20bに各々リリースフィルム16を供給 し、エア吸着孔28からエア吸引してリリースフィルム 18を上型20aと下型20bのパーティング面にエア 吸着する。次いで、下型20bでキャビティ吸引孔30 からエア吸引してキャビティ四部12aの内壁面になら ってリリースフィルム15をエア吸着する。この場合、 ゲートホール10aが配置が、はないではフスフィル ム16はキャビティ凹部12aの内壁面から若干離間し た状態にある。

【0019】次いで、半線外チップ11を搭載した回路 基板10を下型20もの所定位置にセットし、ボット2 2にモールド用の樹脂14を供給した後、上型20aと 下型20bとでリリースフィルム16を介して回路基を プランジャ24で押し出し、樹脂路26およびゲートホール10aを介してキャビディ12と樹脂を充実する。 [0020]落機した樹脂14は回路表が10で半線体 チップ11を搭載した樹脂14は回路表が10で半線体 チップ11を搭載した樹脂14はディ12の地間を 12と流入した砂脂14はディ12の流の情格が介も は流れずとともに、ゲートホール10aの近傍部が介も リリースフィルム16を押し広げるようにしてキャビディ12个窓内で装される。

【0021】キャビティ12に完全に樹脂14が充填さ 、 所定の樹脂圧で加圧してボイド等がない状態で硬化 させた後、翌期きして金型内から成形品を強けする。リ リースフィルム16は所定の耐熱性を育するとともに、 金型から容易に剥離するから、金型からの重型は容易で ある。また、リリースフィルム16とともに成形品能を ますることにより、樹脂成形のみを得るこかでき る。リリースフィルム16は樹脂成形部からも簡単に剥 離するから、成形品からリリースフィルム16を執維に 離するから、成形品からリリースフィルム16を検索さ を持たなどは多なが、 を持たなり、 を持たなり、 を持たなから、 の形品からリリースフィルム16を を持たなるといる。

【0022】なお、樹脂路26内で硬化した樹脂14 (ランナー樹脂)は回路差板10の裏面に付着して残る から、このランナー樹脂は従来のディゲート方法と同様 な方法で回路基板10から剥離除去すればよい、樹脂路 26は回路基板10かランド等の配線部を扱けていない 絡に混産しているから、ディゲートによってとくに製 品に悪影響を与えることはない。

【0023】こうして得られた樹脂モールド製品は、回 部基板10の半導体チップ11を搭載した面が制脂14 によって射止されるとともに、回路基板10に設けたゲートホール10a内に樹脂14が充填された形態であ れる。この樹脂モールド製品ゲートホール10aに樹脂14を充填した形態で得られることから、従来の樹脂 モールド製品にくらべて密封性(封止性)が良好になり とともに、ゲートホール10aに充填された樹脂14が アンカーとなって回路基板10から樹脂成形部が剥離し にくくなるという利点がある。

【0024】図4は本発明に係る樹脂モールド装置の第 2の実施形態を示す新面図である。本実施形態において もゲートホール10 aを設けた回路基整10を用いて樹 脂モールドすることは上記実施形態と同様である。本実 能形復下特徴とする構成は、上型20 aにキャビディ回 都12 aを設けて、樹脂路26を下型20 bに形成した こと、キャビティ四都12a内でリリースフィルム16 を吸引するキャビティ吸引机30をキャビティ四部12 の中央部に一つ配置したこと、下型20bのパーティ ング面を被覆するリリースフィルム16をポット22を 含めて同胞の回路差板10まで一連に被覆する幅広のリ リースフィルム16を使用することである。

【00251図4で中心様でした子粉はボット22に 頭粒状の樹脂14を供給して四路基板1026ランプした状態、中心様でした中の大田では、12に機能1 を充実調節した状態を示す、下限2061とかりして、ア級引して下限20bのパーティング面に吸着支持した後、ボット22からもエア勢引してボット22内にモールド用の間をであるとなった。ボット22からエアが成りには、12との内間を対象がある。ボット22の内間をファンジャ24の外間面とは探検しているから、本外22の内間をではアランジャ24を引き下げた位置で、ファンジャ24の外間面とボット22の内間をのの引機体に進音を使んしてボット2の外間をのの引機体に進音を使んしてボット2の外間をのの引機体に進音を表してボット2の系形でエアの引機体に進音を使んしてボット2の系形でエアの引機体に進音を使ん

【0026】リリースフィルム16をバーティング面で エア吸着した後、ボット22の下部から工吸引するこ とによりリリースフィルム16がボット22内に引き込 まれ、モールド用の樹脂を収削する凹部が形成される。 このように凹部を形成した後、モールド用の樹脂 14を 脚部に保格し、樹脂を溶極して機能が異様作に移る、 ボット22内で森状にリリースフィルム16を引き込む ことにより、円柱状に成形した樹脂タブレットを凹部に 供給することもできるし、颗粒状の樹脂や液体状の樹脂 を供給することも可能になる。

【0028】ゲートホール10aから様々に関節を注入することにより、樹脂圧によってリリースフィルム16が甲ル広げられ、農株的にキャビティ12の内面形状にならって樹脂成形される。本実施形態でも、回路基板10の裏面服からキビティ12に開節が充填され、回路上がないこと、ボット22の内盤部がもリリースフィル16で被覆して朝間をから、ボット22を含かて金型によったく樹脂を付着させることなく樹脂モルドできるから、オット22を含かて金型によったく樹脂を付着させることなく樹脂モルドできるから、オット22を

[0029] 図らは本発明に係る機能モルド接種の第 3の実施影想を示す断面図である。本実施影解において も回路基板10にゲートホール10aを設けて、回路基 板10の裏面限から樹脂14をキャビティ12内に充填 して樹脂モルルドする。本実施形態で砂糖したマッセング機能40を使用したことである。ラッピング棚舶40を使用したことである。ラッピング制略40を開放してデオナシにテファレビグブスル42を用いて 増加面形が大平界に樹脂を避けしためである。

【0030】図をに示すように、ラッピング樹脂40をボット22に供給し、関方に延出するラッピングフィルム42の関係解を回路基板10の裏面上で、ゲーホール10aが配置される位置まで延出させることによって、四路基板10の表面に付着させずに樹脂モールドすることができる。ラッピングフィルム42の開経を回路基板10の裏面上に配置する必要があることから、樹脂モールドする際には、上型20aと下型20bをリリースフィルム16で被覆した後、下型20bに回路基板10でセットし、その後にラッピング樹脂40をボット22に供給する。

【0031】次いで、上型20亩と下型20もと下型数 基板10をクランプしてボット22からキャビティ12 に機関を光噴すればよい、図5では、中心線 CLの右半 部に回路基板10をクランプした状態。左半部にボット 22からキャビティ12に機能を光噴する際には、機能圧に よってラッビングフィルム42の熱シールされている側 縁部が呼し開かけ機能路26が形成されているでは、 が開始しているが、大手を表してキャビティ1 2に機能14が火噴される。本実施形像ではラッピング 2位標面形状で相長の長方形状の連連ボットとして形成 され、アランジャ24はボット22内で指動可能な平板 板形形をされる。アランジャ24 を1、アランジャ24はボット22内で指動可能な平板 板形形をされる。アランジャ24

【0032】なお、本実施規制でもキャビティ開第12 αの中央部にキャビティ吸引孔30を一つ設けている、 本実施形態の制能モールド方法による場合も、ラッピン が樹脂40を使用することによってボット22を含む。 変型に機能14をきったく件書とすに規能モールドすることができ、回路基板10上で樹脂路26が通する 裏面部がたら観節14を付着させることなく機能モール ドすることができ。

[0033]

【発明の効果】本明明に係る樹脂モールド方法及び樹脂 モールド装置によれば、上述したように、回路基板で半 導体チップを搭載した面とは反対の面からキャモディに 樹脂を注入して樹脂モールドするから、樹脂モールド時 に回路基板で配線パターン等を形成した面を傷めること がなく、より電火砂脂モールドが可能となる。また、 樹脂モールドによって得られる成形船はゲートホールに 樹脂が充填されて得られるから、回路基板と樹脂成形部 との密着性が良好で密封性のよい樹脂モールド製品とし

て得ることができる等の著効を奏する。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明に係る樹脂モールド装置の第1実施形態 での金型の構成を示す断面図である。
- 【図2】金型のボット、キャビティ等の平面配置を示す 説明図である。
- 【図3】キャビティ吸引孔からリリースフィルムを吸引 した状態を示す説明図である。
- 【図4】樹脂モールド装置の第2実施形態での金型の構成を示す断面図である。
- 【図5】樹脂モールド装置の第3実施形態での金型の構成を示す断面図である。
- 【図6】第3実施形態で使用するラッピング樹脂の斜視 図である。
- 【図7】リリースフィルムを用いる樹脂モールド装置の 従来例の構成を示す断面図である。

【符号の説明】

- 10 回路基板 10a ゲートホール
- 12 キャビティ
- 12 キャビティ凹部
- 124 470
- 14 樹脂
- 16 リリースフィルム 20a 上型
- 20b 下型
- 206 下型
- 24 プランジャ
- 26 樹脂路
- 28 エア吸着孔
- 30 キャビティ吸着孔
- 32 ロッド
- 40 ラッピング樹脂
- 42 ラッピングフィルム

